BEST AVAILABLE COPY

CLIPPEDIMAGE= JP407140062A

PAT-NO: JP407140062A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 07140062 A

TITLE: TRANSFER STRUCTURE FOR LINE TYPE ENVIRONMENT TEST

APPARATUS

PUBN-DATE: June 2, 1995

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

TODA, HITOSHI WAKUI, MASAYUKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

ORION MACH CO LTD

N/A

APPL-NO: JP03354982

APPL-DATE: December 20, 1991

INT-CL (IPC): G01N017/00; G01R031/26; G01R031/28

ABSTRACT:

PURPOSE: To make it possible to mount/demount a test article at one position in a limited space.

CONSTITUTION: An environment test system 1 comprising a unit for feeding low or

high constant temperature air into a thermostatic bath 2 covered with a thermal

insulator and a chamber 3 for mounting/demounting an article to be tested

communicated through a shutter 5 with the thermostatic bath 2 is provided with

two sets of guide rails 6, 7 laid vertically in the bath 2 in order to support

a pallet 8 slidingly, and transfer means 17, 19 fixed in parallel with

respective guide rails, reciprocally in the axial direction and rotatably in

the peripheral direction, with protrusion pieces being mounted at a

predetermined interval in the radial direction. The transfer structure for the

environmental test system further comprises lifters 10, 12 for elevating/lowering the pallet 8, a rail-like supporting member 13, a pusher 26

pushing the pallet 8 toward the mounting/demounting chamber, and

07/27/2001, EAST Version: 1.02.0008

a puller 32 for pulling the pallet 8 on the lift in the chamber 3 onto the lower guide rail.

COPYRIGHT: (C) 1995, JPO

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

庁内整理番号

(11)特許出顧公開番号

特開平7-140062

(43)公開日 平成7年(1995)6月2日

(51) Int.Cl.⁵

識別記号

FΙ

技術表示箇所

GO1N 17/00

G01R 31/26

Η

31/28

G01R 31/28

Н

審査請求有 請求項の数1 FD (全 5 頁)

(21)出願番号

(22)出顧日

特願平3-354982

平成3年(1991)12月20日

(71)出願人 000103921

オリオン機械株式会社

長野県須坂市大字幸高246番地

(72)発明者 戸田 仁

長野県須坂市大宇幸高246番地 オリオン

機械株式会社内

(72)発明者 涌井 正幸

長野県須坂市大字幸高246番地 オリオン

機械株式会社内

(74)代理人 弁理士 稲木 次之 (外1名)

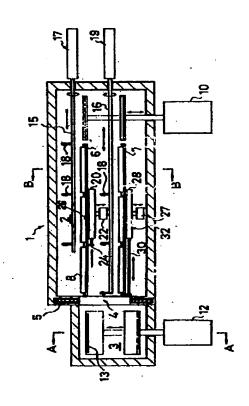
(54) 【発明の名称】 ライン型環境試験装置の搬送構造

(57)【要約】

(修正有)

【目的】 少ないスペースで、試験品の着脱が1ヶ所で できるようにする。

【構成】 断熱材で覆われた恒温室2内に低温又は高温 の恒温空気を供給する恒温空気供給装置と、前記恒温室 と開閉するシャッター5を介して連通する被試験品の着 脱室3とからなる環境試験装置1において、前記恒温室 内の上下に施設されたパレット8を摺動自在に支持する 2組の案内レール6、7と、各案内レールに対して平行 に取付けられ輪方向に往復動すると共に円周方向に回転 可能であり所定間隔で放射方向に突出片が装着された搬 送手段17,19と、パレット8を昇降するためのリフ ター10、12と、レール状支持部材13と、パレット 8を着脱室方向に押し込むプッシャー26と、恒温室内 に設置された着脱室3内のリフト上のパレット8を下部 案内レールに引き込むためのプラー32とからなる。



10

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 断熱材で覆われた恒温室と、該恒温室内 に低温又は高温の恒温空気を供給する恒温空気供給装置 と、前記恒温室と開閉するシャッターを介して連通する 被試験品の着脱室とからなる環境試験装置において、前 記恒温室内の上下に施設されたパレットを摺動自在に支 持する2組の案内レールと、各案内レールに対して平行 に取付けられ軸方向に往復動すると共に円周方向に回転 可能であって所定間隔で放射方向に突出片を有する搬送 手段と、前記恒温室の着脱室に隣接しない端部に装着さ れたパレットを昇降するためのリフターと、前記着脱室 に装着されたパレットを昇降するためのリフターと、着 脱室の側壁に装着され上部案内レールの延長線上におい て幅の間隔を変更できるレール状支持部材と、恒温室の 上部に設置された恒温室内の上部案内レール上のパレッ トを着脱室に押し込むプッシャーと、恒温室内に設置さ れた着脱室内のリフト上のパレットを下部案内レールに 引き込むためのプラーとからなるライン型環境試験装置 の搬送構造。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体とかプリント基板等の試験片に低温又は高温の熱衝撃を与えるためのライン型の環境試験装置に関するものである。

[0002]

【従来技術】従来のライン型の環境試験装置としては、 断熱材で覆われた恒温槽に恒温空気供給装置から恒温空 気を供給するように構成されたものにおいて、該恒温槽 内にベルトコンベアまたは案内レール上のパレットを移 動させる方式のものが知られている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、かかる 従来のライン型の環境試験装置の場合は、パレットの移動が一方向のみであるために試験片を装置の入口、出口 において着脱する必要があり、最低2人の作業者を必要 としている。また、ライン型環境試験装置は直列型であ るために、高さはとらないまでも設置するためのスペースを多くとるといった問題があり、スペースの狭い室内 には設置できないという不都合があった。そこで本発明 は上記実情に鑑みなされたもので、従来のものより設置 スペースが狭くてすむと共に、被試験品の着脱が1ヵ所 でできるような環境試験装置を提供することを目的とす る。

[0004]

【課題を解決するための手段】すなわち本発明は、断熱材で覆われた恒温室と、該恒温室内に低温又は高温の恒温空気を供給する恒温空気供給装置と、前記恒温室と開閉するシャッターを介して連通する被試験品の着脱室とからなる環境試験装置において、前記恒温室内の上下に施設されたパレットを摺動自在に支持する2組の案内レ

ールと、各案内レールに対して平行に取付けられ軸方向に往復動すると共に円周方向に回転可能であって所定間隔で放射方向に突出片を有する搬送手段と、前記恒温室の着脱室に隣接しない端部に装着されたパレットを昇降するためのリフターと、前記着脱室に装着されたパレットを昇降するためのリフターと、着脱室の側壁に装着され上部案内レールの延長線上において幅の間隔を変更できるレール状支持部材と、恒温室の上部に設置された恒温室内の上部案内レール上のパレットを着脱室に押し込むアッシャーと、恒温室内に設置された着脱室内のリフター上のパレットを下部案内レールに引き込むためのプラーとからなるライン型環境試験装置の搬送構造により本目的を達成する。

[0005]

【作用】本発明にかかる装置では下方の案内レールに載 置されたパレットは搬送手段により間欠的に着脱室とは 反対の方向に搬送され、また上方の案内レールに載置さ れたパレットは搬送手段により間欠的に着脱室方向に搬 送されるように構成されている。そして、着脱室のレー 20 ル状支持手段にパレットが載置されるとリフターが上昇 レパレットを支持するように動き、リフターの停止後支 持手段が側壁側に引込む。次にリフターが下降し、その 後プラーが着脱室内のパレットを下方の案内レールまで 導く。その後搬送手段が下方のパレット全体を移動さ せ、最先端のパレットをリフター上に載置する。そして リフターが上昇して、上方の案内レールのパレットの延 長線上に位置させる。さらに上方の搬送手段がパレット 全体を着脱室方向に搬送し、最先端のパレットはアッシ ャーにより着脱室に押し込まれる。この時レール状支持 30 手段が突出している関係から、パレットは上方に位置す ることになり、ここでパレットの交換が行われる。以上 のような操作を繰り返すと共にシャッターが、有効に恒 温室と着脱室とを遮断し、パレットの入替えの時だけ恒 温室を開放する。

[0006]

【実施例】以下に本発明を図面に示された実施例に従って詳細に説明する。図において1は、本発明にかかる装置の正面断面図であり、該装置は断熱材からなる恒温室2と、被試験品を装着するためのパレットを着脱するために恒温室2に隣接して設置された着脱室3とからなり、前記恒温室2と着脱室3との連通口4には開閉式のシャッター5が装着されている。恒温室2内には、二組の案内レール6,7が恒温室2の長手方向に向けて上下二段に施設されており、該レールは断面し字状をなしており、その上にパレット8が載置されている。尚、図1の右側(着脱室3と隣接しない側)には、パレット1枚分程度の広さだけ案内レール6,7が施設されておらず、その代わりに上下の案内レール6,7の高さ分だけ昇降するリフター10が設置されている。該リフター10に50は、前記案内レール6,7と当接するように断面し字状

の支持部材が装着されている。該リフター10は図示しない制御装置の指示に従いパレット8を所定の高さまで上昇させる。

【0007】また着脱室3内にも前記恒温室2内に施設された案内レール6,7と同じ高さでパレット8を支持できるように設計されたリフター12が装着されており、さらに該着脱室3内には、図2に示すようにリフター12なしでもパレット8を支持できるようにレール状の支持部材13、14が設置されており、該支持部材13、14が側壁方 10向に出入りするように構成されている。

【0008】恒温室2内には、上下の案内レール6、7に対して平行に取付けられ、軸方向に往復動すると共に円周方向に回転可能なシャフト15、16と、該シャフト15、16に所定間隔(パレット8の長さ以上)で放射方向に接合された突出片18と、該シャフト15、16を軸方向に移動させると共に円周方向に回転させる送り機構17、19とからなる搬送手段が設置されている。尚、この搬送手段は、本出願人が出願した考案(実公平3-2840号)に記載されているものを用いている。

【0009】また前記機送手段は、上側のものはバレット8をシャッター5の手前まで搬送するだけであり、下側のものはシャッター5手前にあるパレット8を送り機構側に搬送だけしかできず、パレット8を着脱室3から取り出したり、押し込んだりすることができない関係から、案内レール6の下方には、昇降装置22に装着されたシリンダ20と、該シリンダ20に挿入されたパレット8を押し込むためのピストン24とからなるプッシャー26が設置され、案内レール7の下方には昇降装置27に装着されたシリンダ28と、該シリンダ28に挿入された着脱室3内のパレットを恒温室2に引き込むためのピストン30とからなるプラー32が設置されている。

【0010】以上述べた構成において、本発明にかかる 装置では前述したリフター、シャッター、プッシャー、 プラー、送り機構とを制御装置で全てコントロールする ことにより、試験品を効率良く移動させることができる のである。以下に簡単な図に従って詳細に説明する。

【0011】図4に示すものは案内レール6、7にそれぞれ三つのパレット8が載置された状態を示すもので、リフター10及び12は下降しており、連通口4は開放されており、レール状支持部材13、14は突出している。またリフター12上にはパレット8が載置されている。

Φ上部のパレット 8がアッシャー26により着脱室3に押し込まれ、一方で下方の搬送機構の作用によりパレット 8は移動させられ、先端がリフター10上に載置される (図5)。

②作業者若しくはマジックハンド等によりパレット8は取り出され、プラー32の作用により着脱室3内のパレット8は、恒温室2内に引き込まれる。またリフター10上のパレット8は上昇され案内レール6と同じ高さに位置される(図6)。

4

③新たなバレット8が支持部材13、14上に載置される一方で、連通口4が閉じられ、リフター12が上昇し、新規のバレット8を支持する。搬送機構17の作用により上側のバレット8は着脱室3側に移送される(図7)。

の着脱室3内の支持部材13、14が引っ込み、リフター12にパレット8が支持された状態となる(図8)。

⑤リフター10及びリフター12が下降し、連通口4が開放 した状態となる(図4の状態と同じ)

[0012]

20

【効果】以上述べたように本発明にかかる搬送構造によれば、常にパレットは6列以上並んだ状態となり、従来のライン型環境試験装置よりも長さをほぼ半分にすることができると共に、パレットの着脱を一ヵ所において行うことができ、その利用価値は高い。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明にかかる装置の正面断面図である。

【図2】 図1のA-A断面図である。

【図3】 図1のB-B断面図である。

装置

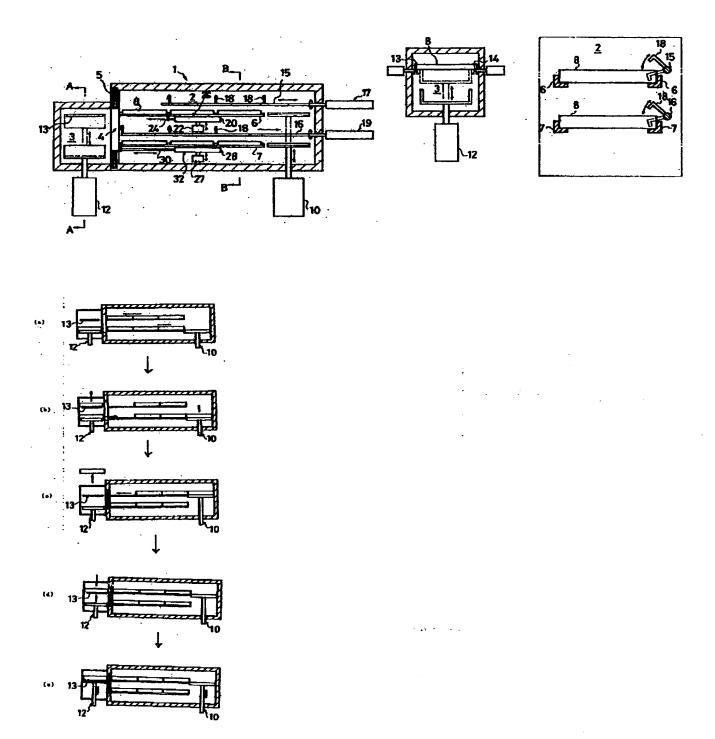
福温室

【図4】 本発明にかかる装置の動きを示す概略断面図である。

【符号の説明】

1

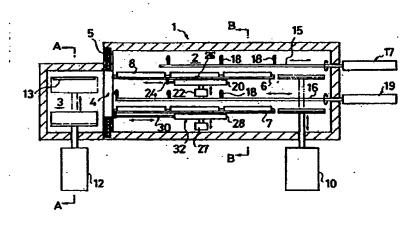
	4	1966至
30	3	着脱室
	4	連通口
	5	シャッター
	6,7	案内レール
	8	パレット
	10、12	リフター
	13、14	レール状支持部材
	15、16	シャフト
	17、19	送り機構
	18	突起片
40	20、28	シリンダ
	22、27	昇降装置
	24、30	ピストン
	26	プッシャー
	32	プラー



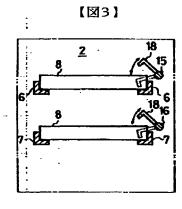
【手続補正書】 【提出日】平成6年10月4日 【手続補正1】 【補正対象書類名】図面

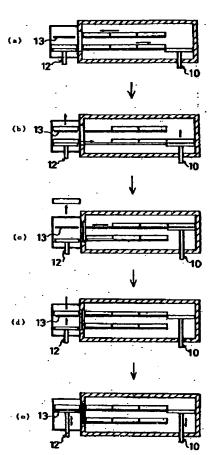
【補正対象項目名】全図 【補正方法】変更 【補正内容】

【図1】

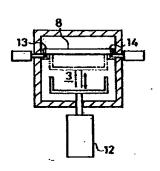


[図4]





【図2】



.....

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| BLACK BORDERS
| IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
| FADED TEXT OR DRAWING
| BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
| SKEWED/SLANTED IMAGES
| COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
| GRAY SCALE DOCUMENTS
| LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
| REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

■ OTHER: __

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.